

平成21年度

東濃四試験研究機関協議会 名古屋工業大学 セラミックス基盤工学研究センター

成果発表会

平成22年

日時

3月1日月

〈13時30分から〉

会場

セラトピア土岐 大会議室

土岐市土岐津町高山4番地 TEL0572-54-2120

成果
発表

13:30~16:00

■ 東濃四試験研究機関協議会

研究会

「四試の依頼試験とトピックス」

岐阜県セラミックス研究所

「旧岐阜県陶磁器試験場参考品の紹介」

土岐市立陶磁器試験場

「陶磁器のマイクロ波焼成」

瑞浪市窯業技術研究所

「3Dスキャナーを利用した瑞浪土人形制作」

■ 名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター

「セラミックス基盤工学研究センターの研究活動報告」

■ ポスターセッション

特別
講演

16:00~17:00

演題

「中国商標の現状と攻撃・防御策について」

講師

特許業務法人オンダ国際特許事務所 理事

谷尾 唱一 氏

交流会

ととや 17:15~18:45